

公 募 案 内

2023年1月31日

応募条件	職名	技術支援員 ・ 1名
	資格等条件	半導体のクリーンルーム設備、実験装置、プロセス機器、測定機器などについて、その運用、利用、メンテナンスなどに経験を有する方。 ワープロ、表計算、メール等の一般的なパソコン利用スキルを有する方。 学生や研究者等と良くコミュニケーションのとれる方。
	業務内容	半導体実験を行うクリーンルームおよび関連の学内共通利用実験室において、超純水供給等のユーティリティ、複数の実験装置（プロセス機器、測定機器など）の日常の運転管理、メンテナンス作業、装置利用者への使用方法のインストラクションなど。また、実験室の安全管理、および消耗品類の在庫管理、廃液処理管理など日常的管理用務も含む。 ※業務内容・業務場所については、今後、組織の変更・業務分担の変更に伴い、変わる可能性があります。 ※詳細は、下記担当までお問い合わせください。 氏名： 大見俊一郎 Eメール：ohmi.s.aa-secretary@ml.m.titech.ac.jp T E L : 045-924-5481 F A X : 045-924-5481
	勤務予定地	横浜市緑区長津田町4259 工学院 大見研究室
	応募書類	履歴書（写真貼付・氏名は自署のこと・Eメールアドレス記載） *応募書類は返却しません。 *本学での勤務経験がある場合は、所属していた部署名や従事していた研究室名まで詳しくご記入をお願いします。
	応募方法	封筒に「工学院大見研究室技術支援員応募書類在中」と朱書し下記提出先宛に郵送，または持参
	応募締切	2023年2月24日（金）17時 必着
採用試験	選考方法	第1次：書類選考 第2次：面接試験
	試験日	2023年3月3日（金） *第1次試験合格者には、前日までに時間・場所等を通知します
	内定通知	最終選考の後、3月10日（金）までに通知
待遇及び労働条件	雇用期間	2023年4月1日～2024年3月31日 ※更新の可能性有（最長で2026年3月31日まで） ※2週間の試用期間有り 業務内容及び労働条件同じ ただし、本学有期雇用職員就業規則第7条,第12条による
	給与	1. 時間給 円（通勤手当※本学有期雇用職員就業規則第56条による） 2. 年俸 1,440,000円（参考月額 120,000円）※各種手当含む
	勤務時間等	1. 1週間の通常勤務時間 週3日18時間（休憩時間12:15～13:15） （勤務日・勤務時間は応相談） 月：～（時間） 火：10:15～17:15（6時間） 水：10:15～17:15（6時間） 木：～（時間） 金：10:15～17:15（6時間） 2. 超過勤務：無 3. 休日：土曜，日曜，祝日，年末年始（12/29～1/3） 4. 有給休暇及びその他の休暇制度あり
	宿舍	なし
	社会保険等	労働者災害補償保険
	雇用主	国立大学法人東京工業大学長
	その他	敷地内禁煙（ただし，屋外指定箇所に喫煙所設置） ※外為法に基づく特定類型該当性の確認あり
応募書類提出先		〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1 E3-2 国立大学法人東京工業大学総務部人事課人事グループ T e l : 03-5734-3130, Eメール：jin.gak@jim.titech.ac.jp